Реєстраційна картка ДіР

Image not found or type unknow

I. Загальні відомості

Державний реєстраційний номер: 0109U002614

Особливі позначки: відкрита

Дата реєстрації: 05-03-2009

II. Підстава для проведення робіт

Підстава для проведення ДіР: 34 - договір з МОН, іншими центральними органами виконавчої влади

Напрям фінансування:

Джерела фінансування

7713 - кошти держбюджету

Код програмної класифікації видатків і кредитування (КПКВК):

У тому числі по роках:
Загальний обсяг фінансування: 325 тис. грн.

III. Відомості про замовника ДіР

Повне найменування юридичної особи (або ПІБ фізичної особи): Міністерство освіти і науки України

Код за ЄДРПОУ: 00027677

Місцезнаходження: пр. Перемоги, 10, м. Київ, Київ, 01135, Україна

Форма власності:

Сфера управління: Кабінет Міністрів

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

Розмір організації:

Телефон: 0442878922, 0442878922

IV. Відомості про виконавця ДіР

Повне найменування юридичної особи (або ПІБ фізичної особи): Одеський національний політехнічний університет

Код за ЄДРПОУ: 02071045

Місцезнаходження: пр. Шевченка, 1, м. Одеса, Одеська обл., 65044, Україна

Форма власності:

Сфера управління: Міністерство освіти і науки України

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

Розмір організації:

Телефон: 0487058322

V. Відомості про співвиконавця ДіР

VI. Відомості про ДіР

Назва роботи українською:

Вирішення задач лазерної метрології напівпровідникових сполук з використанням інтелектуальної системи підтримки прийняття рішень

Назва роботи англійською:

Solving the tasks of semiconductor compounds laser metrology with the use of intellectual system of decision-making support

Мета роботи українською:

Підвищення ефективності діагностики якості напівпровідникових сполук та твердих розчинів на їх основі шляхом розробки та удосконалення методів та засобів лазерної фазометрії і системи підтримки прийняття рішень

Мета роботи англійською:

Пріоритетний напрям розвитку науки і техніки: Інше

Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності:

Вид роботи: 39 - фундаментальна

Очікувані результати: Методика та засоби діагностики якості напівпровідникових сполук груп A3B5, A2B6 для оптоелектроніки і системи підтримки прийняття рішень для їх реалізації дозволить поліпшити діагностику якості кристалів для створення на їх основі активних і пасивних елементів лазерної техніки

Галузь застосування:

Керівники роботи

Власне Прізвище Ім'я По-батькові: Мокрицький В.А.

Науковий ступінь:

Вчене звання:

Ідентифікатор ORCID ID:

Додаткова інформація:

VII. Етапи виконання ДіР

Номер етапу: 1

Назва етапу: Розробка системи підтримки прийняття рішень для реалізації методик та засобів діагностики якості напівпровідникових сполук груп A3B5, A2B6 для оптоелектроніки

Початок етапу: 01.2009

Закінчення етапу: 12.2011

Вид звітного документа: Остаточний звіт

VIII. Індекс УДК, тематичні рубрики НТІ

Індекс УДК: 537.311.322, 621.375.826:006.91

Коди тематичних рубрик: 29.19.31

IX. Заключні відомості

Керівник юридичної особи Копитчук Микола Борисович

Відповідальний за підготовку облікових документів

Телефон

Реєстратор

Керівник відділу УкрІНТЕІ, що є відповідальним за реєстрацію наукової діяльності Юрченко Т.А.

